

## Formation process of crystalline enstatite grains by using RF plasma field

# 佐藤 岳志[1]; 上辻 勝也[1]; 木村 勇氣[1]; 車田 真実[1]; 墻内 千尋[1]

# Takeshi Sato[1]; Katsuya Kamitsuji[1]; Yuki Kimura[1]; Mami Kurumada[1]; Chihiro Kaito[1]

[1] 立命館大・理工

[1] Ritsumeikan Univ.

**日本語の予稿集は登録されていません。  
英語の予稿集をご覧ください。**